

平成23年 6月10日

共焦点レーザー顕微鏡（LSM510、カール ツァイス社製）講習会案内

医歯学研究支援センター
疾患遺伝子部門
教授 中村 正孝

新規使用者への講習を下記のように開催いたします。本年度新規使用予定の方は必ず講習会を受講してください。

記

日 時 : A. 7月13日(水) 10:00 ~ 13:00
B. 7月13日(水) 14:00 ~ 17:00

場 所 : 8号館南 6階 疾患遺伝子内 機器分析室

定 員 : 各 6名

受講料 : 5,000円/人(運営費または寄付金より後日徴収します。
従いまして、支払い責任者の承諾下に申し込みをしてください。)

申込方法 : 氏名、所属、身分、連絡先(内線、メールアドレス)、
受講希望クラスをご記入の上、疾患遺伝子(hime.gene@tmd.ac.jp)
宛にお申し込みください。

申込期限 : 6月17日(金)午後5時(時間厳守)

申込者多数の場合は、別途講習会を検討いたします。